|  |  |
| --- | --- |
| 受験番号 |  |

志　願　理　由　書　（両面とも本人自書のこと）

（機械・システム工学科　様式）

学 校 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

志　願　学　科

工　学　部 　　　　 機械・システム　工　学　科

|  |
| --- |
| 志願理由 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ●「あなたが高校で取り組んだ取り組み(探求、課外活動や部活動など)から成長できたことについて、取り組みの内容・プロセスに着目して自己PRしてください。」●(女子特別枠)「あなたが高校で取り組んだ取り組み(探求、課外活動や部活動など)から成長できたことについて、取り組みの内容・プロセスに着目して自己PRしてください。特にその活動において、異なる背景を持つ人の存在があった場合に、どのような効果をもたらしたかについて記述してください。」 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |